⑲ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U) 昭62-187606

fint Cl.*

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)11月28日

B 01 D 13/00

102

G = 8014 - 4D

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称 膜分離装置

> ②実 願 昭61-75260

❷出 願 昭61(1986)5月21日

砂考 案 者 遠 藤 志げみ

横浜市戸塚区笠間町592番地 オルガノ株式会社大船研究

所内

⑰考 案 者 崎 石 ス 横浜市戸塚区笠間町592番地 オルガノ株式会社大船研究

所内

砂考 案 者 高橋 小鍛冶 横浜市戸塚区笠間町592番地 オルガノ株式会社大船研究

所内

オルガノ株式会社 ①出 願 人 弁理士 高 橋 砂代 理 人

東京都文京区本郷5丁目5番16号

明細書

- 考案の名称
 膜分離装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

透過膜を装着した膜分離装置の入口側と供給ポンプとを流入管で接続するとともに、当該流人管に遮断弁を付設し、更に当該遮断弁の上流側の流入管に遮断弁の方法側の流入管に空気を吸引するためのエゼクタを引きるが、前記遮断弁を閉めてはからなり、前記遮断弁を駆動することをりませる気液混合流体を膜分離装置に供給して、膜面に付着した濁質を除去することを特徴とする膜分離装置。

- 3. 考案の詳細な説明
- <産業上の利用分野>

本考案は、精密濾過膜、超濾過膜、逆浸透膜などの透過膜を装着した膜分離装置において、被処理液と接触する側の膜面に付着した濁質を、被処理液と空気の混合流体で洗浄して除去するに際し、

簡単な機構で気液混合流体による洗浄が行えるよ うにした膜分離装置に関するものである。

<従来の技術>

精密濾過膜、超濾過膜、逆浸透膜などの透過膜を装着した膜分離装置は、食品、医薬品工業における有価物の分離回収、各種のバイオリアクターにおける固液分離や菌体の濃縮、下廃水の処理、超純水製造などの幅広い分野で使用されている。

このような膜分離装置によって被処理液を透過 処理すると膜の被処理液と接触する側の面に被処 理液中に存在する濁質が付着したり、あるいは膜 面での濃縮が進行することにより被処理液中の溶 解成分が膜面で析出して付着するなどして膜を汚 染し、透過液量の低下がおこる。

このような膜面付着物によって透過液量が低下 した膜分離装置は、何らかの洗浄手段によって膜 面付着物を除去し、その性能を回復させることが 必要となる。

従来、これら膜分離装置の洗浄方法としては各種の物理的洗浄方法や薬品を使用する化学的洗浄

方法など多くの方法が提案されているが、物理的 洗浄方法の一つとして被処理液に空気、窒素等の 水に不溶のガスを混入し、膜面を気液混合流体と 接触させることによって膜面付着物を除去する方 法が知られている。

が、このような場合の膜分離装置の洗浄方法として、以上のような気液混合流体による洗浄方法は 手軽に、かつ装置の運転を停止することなく行えるので非常に有効である。

従来、このような気液混合流体による膜面洗浄 は次のようにして行っていた。

すなわち、膜分離装置を含む処理系統内にコンプレッサーや加圧空気貯槽、あるいは窒素ガスボンベなどのガス供給装置を設け、被処理液を供給するポンプを駆動して透過処理を行いながら、膜分離装置の入口直前の配管中に、管内圧力よりも高い圧力で前記ガス体を吹き込むことにより、膜面を気液混合流体と接触させるようにしていた。

以上のように、従来の洗浄方法においては、被 処理液の供給ポンプとは別に加圧ガスを供給する 手段、例えばコンプレッサーや加圧空気貯槽、あ るいは窒素ガスボンベ等を設けているため、設備 費が増大するとともに設置スペースも大きくなる という問題点がある。 また、コンプレッサーを用いる場合は電力費が 増大し、窒素ガスボンベ等を使用する場合にはそ の経費が増大するばかりでなく取り扱いにも注意 しなければならないという問題点がある。

本考案は、膜分離装置を気液混合流体で洗浄する際の上述のような問題点を解決することを目的とするもので、従来のようにコンプレッサーや加圧空気貯槽、あるいは窒素ガスボンベ等のガス供給手段を使用することなく、簡単な機構で膜面洗浄を行うことが出来る膜分離装置を提供するものである。

<問題点を解決するための手段>

上述の目的を達成させるために、本考案は次の ような構成としている。

すなわち、透過膜を装着した膜分離装置の入口側と供給ポンプとを流入管で接続するとともに当該流入管に遮断弁を付設し、更に当該遮断弁の上流側の流入管から分岐して遮断弁の下流側の流入管に連通するバイパス管に空気を吸引するためのエゼクタを付設した構成からなり、前記遮断弁を

閉めて供給ポンプを駆動することによりエゼクタ を駆動して生じる気液混合流体を膜分離装置に供 給して、膜面に付着した濁質を除去するようにし た膜分離装置である。

<作用>

以下に、本考案を図面に従って説明する。

図面は本考案の膜分離装置の実施態様の一例を示すフローの説明図であり、図中1は透過膜2を装着した膜分離装置、3は空気を吸引するためのエゼクタ、4は被処理液の供給ポンプ、6は流入管、7はバイパス管、11は遮断弁である。また5は被処理液の滞留槽であり、被処理液供給管10から被処理液を供給するようにしてある。

図面に示したようなフローの処理装置によって、 濁質を含有する液体を処理する場合には以下のよ うにして行う。

すなわち、通常の透過処理を行う場合には遮断 弁11を開口するとともに弁12、13を閉じ、 供給ポンプ4を駆動して滞留槽5内の被処理液を 流入管6を介して膜分離装置1の入口側から供給 し、当該被処理液の一部を透過膜2を介して膜分離装置1の出口側から透過液管9を介して膜分離装置1外に取り出し、被処理液の他部は被処理液循環管8を介して滞留槽5に循環する。

このような透過処理を続行して、透過膜2面に 濁質が付着して透過液量が低下した場合には、以 下のようにして膜分離装置1の洗浄を行う。

すなわち、供給ポンプ4は駆動したままで介1 2、13を開口するとともに遮断弁11を閉じて 被処理液をバイパス管7及びエゼクタ3を介して 膜分離装置1に供給する。従って2の時生す引側で がよって3の吸引して気でであるが生りのでででである。 をで気を吸引して気でではないででででででででででででである。 でで気には過過ではいるでは、 を混合流体を透過には過過ではないででである。 にはいるでは、 を強いできる。 にはいるではないでである。 にはいるではないでである。 できる。 にはいるではないでである。 できる。 にはいるではないでである。 できる。 にはいるではないでである。 できる。 にはいるではないでである。 できる。 にはいるできる。 にはいるではないでである。 できるが、 できなが、 できなが、

本考案においては、以上のように透過処理を行

いながら膜面の洗浄が行えるので透過処理が効率よく行える。

以上のような洗浄を終了した後は、再び遮断弁 11を開口するとともに弁12、13を閉じて前 記のような透過処理を行う。なお、このような透 過処理及び逆洗を繰り返して滞留槽5内の被処理 液の濁質濃度が高くなり過ぎた場合には滞留槽5 内の被処理液の一部または全部を排出管(図示せ ず)から処理系外へ取り出すようにする。

以上の説明では、濁質を含有する液体を処理対象としたが、濁質をほとんど含有しない液体を処理する場合であっても、膜面での濃縮により液中溶解成分が析出して膜面に付着するなど、いわゆる膜面付着物によって透過液量が低下した場合にはすべて本考案を適用することが出来る。

また、本考案の膜分離装置に用いる膜としては、 平膜状、管膜状、中空糸状、スパイラル状など膜 の形状いかんにかかわらず、また膜の種類につい ても精密濾過膜、超濾過膜、逆浸透膜など現在使 用されている透過膜の多くを用いることが出来る。

<考案の効果>

١

٦

以上のように、本考案の膜分離装置は膜面を気 液混合流体を用いて洗浄するに際し、当該膜分離 装置に被処理液を供給するためのポンプの圧力を 利用してエゼクタを駆動させることにより、気液 混合流体を生じさせるので、従来必要としていた コンプレッサーや加圧空気貯槽、あるいは窒素ガ スポンベなどのガス供給装置を設ける必要がない。 従って従来のものよりも簡単で、安価であるとと もに運転経費も軽減でき、更に設置スペースも少 なく、しかも従来のものと同等の洗浄効果を得る ことが出来る優れたものである。特に、高濃度の 濁質を含有する被処理液を処理する場合のように、 膜面洗浄を頻繁に行わないと処理が続行出来ない ような場合には、本考案の膜分離装置は一層その 効果が顕著である。すなわち、このような場合、 従来の方法では例えばコンプレッサーを頻繁に駆 動したり、あるいは窒素ガスなどを多量に使用す るなど、運転経費が著しく増大するが、本考案の 膜分離装置ではこのような欠点がなく省エネルギ

- 的である。
- 4. 図面の簡単な説明

図面は本考案の膜分離装置の実施態様の一例を 示すフローの説明図である。

1 … 膜分離装置

2 … 透過膜

3 … エゼクタ

4…供給ポンプ

5 … 滯 留 槽

6 … 流入管

7 …バイパス管

8 … 被処理液循環管

9 …透過液管

10…供給管

1 1 … 遮断弁

12、13…弁

